



CAS IR Grid / 金属研究所 / 中国科学院金属研究所

一种低温低损伤多功能复合镀膜的装置和方法

文献类型: 专利

作者 雷浩、肖金泉、宫骏、孙超

发表日期 2015-03-25

专利国别 中国

专利类型 发明

权利人 雷浩、肖金泉、宫骏、孙超

公开日期 2015-03-25

申请日期 2013-01-23

语种 中文

专利申请号 2013 10027354.0

源URL [<http://ir.imr.ac.cn/handle/321006/76647>]

专题 金属研究所_中国科学院金属研究所

推荐引用方式 雷浩、肖金泉、宫骏、孙超. 一种低温低损伤多功能复合镀膜的装置和方法. 2015-03-25.

GB/T 7714

入库方式: OAI收割

来源: [金属研究所](#)

浏览

16

下载

0

收藏

0

其他版本

除非特别说明, 本系统中所有内容都受版权保护, 并保留所有权利。